



川崎市

初心者歓迎

# デバイス接合

2025年度第5回 ナノファブスクエア 講習会  
※講習のみ

## 場所

### AIRBIC 会議室 8

(川崎市幸区新川崎 7-7 新川崎・創造のもり  
JR新川崎駅から徒歩10分)

6 / 25 (水)

13:30 - 15:00

※講習1.5時間

## 講師

河野 顕臣 先生

(株式会社古賀総研 シニアエキスパート)

## 講習内容 (予定)

1. 各種溶接・接合技術
2. MEMSデバイスのための各種接合法の原理
  - ・陽極接合技術
  - ・表面活性化接合 など
3. ウェハレベル一括接合
4. デバイスへの適用について
5. 今後の展望



申込フォーム

本講習会は<講習のみ>となります。

※実習を希望される方は翌日6/26(木)にKISTEC海老名本部で開催される

【第6回陽極接合】講習・実習会への申込をご検討ください。(下部にリンク記載)



慶應、早稲田、科学大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行なっています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「デバイス接合 講習会」を開催しますのでご参加ください。

なお、本講習会は日本工学会ECE(高度技術者教育)プログラムの認定のもと実施しており、所期の成績を収めた方には修了証とNano Fab Square Award各賞を授与いたします。

○本講習会申込フォーム：<https://forms.gle/EEgXHzZCsmGzb6pD9>

参加費：無料

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市

○KISTEC海老名【第6回陽極接合】講習・実習会申込：<https://www.kistec.jp/learn/nanotech/>

受講料：13,000円

定員：先着5名

申込締切：6/5(木)

※海老名開催の回は先着順での受付です。お早めにお申し込みください。

申込方法や受講料支払方法が弊所開催時と異なりますので、上記リンク先をよくご確認の上お申し込みください。

問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061

真期 彰 Tel:080-6560-3060

E-mail:nano-micro@open-labo.jp

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 新川崎・創造のもり NANOBIC事務室